

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU

KARTA PRZEDMIOTU

obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Instytut Techniczny

Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod kierunku: 06.9

Stopień studiów: I

Specjalności: Inżynieria mechaniczna

1 PRZEDMIOT

NAZWA PRZEDMIOTU	Mikro- i nanotechnologie wytwarzania
KOD PRZEDMIOTU	IT 06.9 AIS IM4 12/13
KATEGORIA PRZEDMIOTU	Przedmioty specjalnościowe
LICZBA PUNKTÓW ECTS	3
SEMESTRY	7

2 RODZAJ ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW

SEMESTR	WYKŁAD	ĆWICZENIA	LABORATORIUM	PROJEKT	SEMINARIUM
7	30	15			

3 CELE PRZEDMIOTU

Cel 1 Poznanie podstaw mikro i nanotechnologii

Cel 2 Zapoznanie studentów ze specyfiką prostych zadań produkcyjnych w zakresie wytwarzania mikro i nanoelementów

Cel 3 Dobieranie właściwych technologii wytwarzania mikro i nanostruktur w obszarze mechaniki, elektroniki, inżynierii materiałowej, bioinżynierii

Cel 4 Wykształcenie umiejętności oceniania przydatności mikro i nanotechnologii wytwarzania dla potrzeb MSP

Cel 5 Analizowanie korzyści wynikających z zastosowań mikro- i nanotechnologii z uwzględnieniem kwestii etycznych, zdrowotnych, środowiska



4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

a Technologia maszyn

b Fizyka

c Chemia

5 EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK1 Wiedza: Student ma podstawową wiedzę w zakresie mikro i nanotechnologii, posługuje się pojęciami i definicjami przyjętymi w zakresie mikro- i nanotechnologii wytwarzania

EK2 Umiejętności: Student formułuje specyfikę prostych zadań w zakresie technologii wytwarzania elementów mikro i nanosystemów

EK3 Umiejętności: Student dobiera technologie wytwarzania mikro- i nanostruktur w obszarze mechaniki, elektroniki, inżynierii materiałowej, bioinżynierii

EK4 Umiejętności: Student ocenia przydatność mikro- i nanotechnologii dla potrzeb MSP

EK5 Umiejętności: Student analizuje korzyści wynikające z zastosowań nanotechnologii z uwzględnieniem kwestii etycznych, zdrowotnych, środowiska

6 TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁAD

LP	TEMATYKA ZAJĘĆ OPIS SZCZEGÓŁOWY BLOKÓW TEMATYCZNYCH	LICZBA GODZIN
W1	Historia nauki mikro- i nanotechnologii, podstawowe pojęcia i definicje, uwarunkowania rozwoju	4
W2	Metody wytwarzania mechanicznych elementów (poniżej 1 mm) - mikroobróbka ubytkowa, plastyczna, mikroobróbki niekonwencjonalne, specyfika tych technologii	6
W3	Wybrane ultraprecyzyjne konwencjonalne i niekonwencjonalne technologie wytwarzania (nanotechnologie), nanowytwarzanie molekularne, materiały nanometryczne, kryształy fotoniczne, organizacja procesu wytwarzania	8
W4	Wytwarzanie nowoczesnych mikro- i nanosystemów MEMS/NEMS - mikrostruktury krzemowe, ich budowa i charakterystyka (nanomotory, nanomaszyny, nanosystemy)	6
W5	Światowe kierunki rozwoju i możliwości zastosowania mikro i nanotechnologii w nauce, technice, medycynie	3
W6	Wpływ nanotechnologii na społeczeństwo oraz znaczenie nanonauk i nanotechnologii dla rozwiązywania problemów społecznych	3
	RAZEM	30

ĆWICZENIA

LP	TEMATYKA ZAJĘĆ OPIS SZCZEGÓŁOWY BLOKÓW TEMATYCZNYCH	LICZBA GODZIN
C1	Budowa, zasada działania i możliwości wykorzystania w mikro- i nanotechnologiach mikroskopu tunelowego i mikroskopu sił atomowych	3



ĆWICZENIA

LP	TEMATYKA ZAJĘĆ OPIS SZCZEGÓŁOWY BLOKÓW TEMATYCZNYCH	LICZBA GODZIN
C2	Budowa krzemu monokrystalicznego, obróbka krzemu, podłoża mikromechaniczne, podstawowe krzemowe konstrukcje mikromechaniczne: membrany, belki, otwory, ostrza, konfiguracje łączone, podstawy projektowania, przykłady zastosowania w mikrosystemach	4
C3	Metody wytwarzania materiałów nanometrycznych. Podział metod do otrzymywania nanostruktur, techniki wytwarzania bottom-up	2
C4	Techniki wytwarzania top-down (procesy mechaniczne, obróbki EDM, WEDM, ECM w skali nano), przykłady projektowania procesu produkcyjnego	3
C5	Metody i narzędzia służące do pomiarów, operownia w nanoskopijnej skali, monitorowanie i wykrywanie	3
	RAZEM	15

7 METODY DYDAKTYCZNE

M1 Wykłady

M2 Praca w grupach

M3 Prezentacje multimedialne

M4 Ćwiczenia projektowe

8 OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI	ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:	
Godziny wynikające z planu studiów	45
Konsultacje przedmiotowe	3
Egzaminy i zaliczenia w sesji	2
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:	
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury	12
Opracowanie wyników	0
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji	13
SUMARYCZNA LICZBA GODZIN DLA PRZEDMIOTU WYNIKAJĄCA Z CAŁEGO NAKŁADU PRACY STUDENTA	75
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU	3

9 SPOSOBY OCENY

OCENA FORMUJĄCA

F1 Projekt zespołowy

F2 Aktywność na zajęciach

F3 Odpowiedź ustna



OCENA PODSUMOWUJĄCA

P1 Średnia ważona ocen formujących

P2 Kolokwium

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

a obecność na zajęciach

b zaliczenie projektu

c pozytywna ocena z kolokwium

KRYTERIA OCENY

EFEKT KSZTAŁCENIA 1	
NA OCENĘ 3	Student wykazuje słabą wiedzę w zakresie tematu, miernie posługuje się pojęciami i definicjami przyjętymi w zakresie mikro- i nanotechnologii wytwarzania
NA OCENĘ 4	Student wykazuje dobrą wiedzę w zakresie tematu i dobrze posługuje się pojęciami i definicjami przyjętymi w zakresie mikro- i nanotechnologii wytwarzania, stosuje je ze zrozumieniem
NA OCENĘ 5	Student wykazuje szeroką wiedzę w zakresie mikro- i nanotechnologii, bardzo dobrze posługuje się przyjętymi pojęciami i definicjami, stosuje je prawidłowo i ze zrozumieniem
EFEKT KSZTAŁCENIA 2	
NA OCENĘ 3	Student formułuje specyfikę prostych zadań produkcyjnych w zakresie mikro i nanotechnologii na poziomie miernym (zadawałającym)
NA OCENĘ 4	Student dobrze formułuje specyfikę prostych zadań produkcyjnych w zakresie mikro i nanotechnologii z drobnymi nieścisłościami
NA OCENĘ 5	Student bardzo dobrze formułuje specyfikę prostych zadań produkcyjnych w zakresie mikro i nanotechnologii, popiera to przykładami
EFEKT KSZTAŁCENIA 3	
NA OCENĘ 3	Student z pewnymi trudnościami dobiera technologie wytwarzania mikro- i nanostruktur dla konkretnego obszaru zastosowania
NA OCENĘ 4	Student dobrze dobiera określoną technologię wytwarzania mikro- i nanoelementów dla różnych obszarów zastosowania
NA OCENĘ 5	Student doskonale dobiera określoną technologię wytwarzania mikro- i nanoelementów dla różnych obszarów zastosowania, potrafi przedstawić organizację procesu produkcyjnego
EFEKT KSZTAŁCENIA 4	
NA OCENĘ 3	Student miernie ocenia przydatność mikro- i nano procesów wytwarzania dla potrzeb MSP
NA OCENĘ 4	Student prawidłowo ocenia przydatność mikro- i nano procesów wytwarzania dla potrzeb MSP
NA OCENĘ 5	Student bardzo dobrze i sprawnie ocenia przydatność mikro- i nano procesów wytwarzania dla potrzeb MSP, potrafi wytypować najkorzystniejszą technologię
EFEKT KSZTAŁCENIA 5	
NA OCENĘ 3	Student analizuje, ale z ograniczeniami korzyści wynikające z zastosowań nanotechnologii
NA OCENĘ 4	Student prawidłowo analizuje korzyści wynikające z zastosowań nanotechnologii
NA OCENĘ 5	Student bardzo dobrze i sprawnie analizuje korzyści wynikające z zastosowań nanotechnologii



10 MACIERZ REALIZACJI PRZEDMIOTU

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU	ODNIESIENIE DO EFEKTÓW KIERUNKOWYCH	CELE PRZEDMIOTU	TREŚCI PROGRAMOWE	METODY DYDAKTYCZNE	SPOSOBY OCENY
EK1	ZIP_UB03	Cel1	W1, W2, W3, C1	M1, M3	F2, F3, P2
EK2	ZIP_UB03	Cel2	W2, W3, W4, C2, C3, C4	M1, M2, M4	F1, F2, F3, P1, P2
EK3	ZIP_UP07	Cel3	W2, W3, W4, C3, C4	M1, M3, M4	F1, F2, P1, P2
EK4	ZIP_UP11	Cel4	W4, W5, W6, C3, C4, C5	M2, M3, M4	F2, F3, P1, P2
EK5	ZIP_UP11	Cel5	W4, W5, W6, C3, C4, C5	M2, M4	F1, F2, F3, P1, P2

11 WYKAZ LITERATURY

LITERATURA PODSTAWOWA:

- [1] R.W. Kesall, I.W. Hamley, M. Geoghan — *Nanotechnologie*, Warszawa, 2008, PWN
- [2] S. Węgrzyn, L. Znamirowski — *Zarys nanonauki i informatycznych molekularnych nanotechnologii*, Gliwice, 2008, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
- [3] J.A. Dziuban — *Technologia i zastosowanie mikromechanicznych struktur krzemowych i krzemowo szklanych w technice mikrosystemów*, Wrocław, 2004, Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
- [4] R. Regis — *Nanotechnologia. Narodziny nowej nauki, czyli świat cząsteczka po cząsteczce*, Warszawa, 2001, Prószyński i S-ka
- [5] J.M. Jackson — *Micro- and nanofabrication*, Londyn, Nowy Jork, 2006, CRC Press Taylor and Francis Group; dostępna na www.crcpress.com

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

- [1] M. Marciniak (red.) — *Elementy automatyzacji we współczesnych procesach wytwarzania: obróbka, mikroobrobka, montaż*, Warszawa, 2007, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
- [2] A. Mazurkiewicz — *Nanonauki i nanotechnologie (wersja elektroniczna)*, Radom, 2007, Instytut Technologii Eksploatacji
- [3] A. Ruszaj — *Niekonwencjonalne metody wytwarzania elementów maszyn i narzędzi*, Kraków, 1999, Wydawnictwo IOS
- [4] B. Dręzewski, A. Herman, P. Wroczyński — *Nanotechnologia stan obecny i perspektywy*, Gdańsk, 1997, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
- [5] K. Kurzydłowski (red.) — *Nanomateriały inżynierskie konstrukcyjne i funkcjonalne*, Warszawa, 2010, PWN

12 INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KARTĘ

dr inż. Maria Chuchro (kontakt: mychuchro@poczta.fm)



OSOBY PROWADZĄCE PRZEDMIOT

dr inż. Maria Chuchro (kontakt: mychuchro@poczta.fm)

prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj (kontakt: ruszaj@m6.mech.pk.edu.pl)

13 ZATWIERDZENIE KARTY PRZEDMIOTU DO REALIZACJI

(miejscowość, data)	(odpowiedzialny za przedmiot)	(kierownik zakładu)	(dyrektor instytutu)
---------------------	-------------------------------	---------------------	----------------------

PWSZ w Nowym Sączu

PRZYJMUJĘ DO REALIZACJI (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)

.....
.....